

Oggi Gi

Os-Si

Engström Y.

1970

Acta Univ. Uppsala.

Abstres. Uppsala Diss.

Sci., 1970, n 156, 54.



(Cu-Pt-Si) I

Os Si
2

крист.
спр-ра

1970

6 Б591. Кристаллическая структура OsSi_2 . Engström Ingvar. The crystal structure of OsSi_2 . «Acta chem. scand.», 1970, 24, № 6, 2117—2125 (англ.)

Рентгенографически (метод порошка, λCu) на образцах, полученных методом дуговой плавки, повторно исследована система Os—Si. Установлено существование 3 промежут. фаз: OsSi (структурный тип FeSi , a 4,7284 Å), Os_2Si_3 (тип Ru_2Si_3 , a 11,1603, c 8,9638 Å) и OsSi_2 с неизвестной структурой. Проведено полное рентгенографич. исследование (метод Вейсенберга, λMo) последней фазы. Параметры ромбич. решетки: a 10,1496, b 8,1168, c 8,2230 Å, $Z=16$, ф. гр. $Cmca$. Позиц. и индивидуальные изотропные тепловые параметры уточнены МНК по трехмерным данным (270 отражений, $R=$

X · 1971 · 6

=0,083). Атомы Os₍₁₎ и Os₍₂₎ расположены в позициях 8(d) и 8(f), а Si-атомы — в 2 позициях 16(g). Найденная модель представляет собой новый структурный тип, к-рый может быть выведен из структуры CaF₂ путем незначительных подвижек атомов. При этом происходит расширение структуры в плоскости *bc* и сжатие вдоль оси *a* (при удвоенном параметре). Все атомы Si расположены в 4 слоях, нормальных к [100]; между ними размещаются атомы Os. В координацию Si входят 4 атома Os, образующие неправильный тетраэдр, и 5 атомов Si, занимающие 5 вершин октаэдра. Атомы металла помещаются в искаженных кубах. Межатомные расстояния Si—Si 2,509—2,708, Si—Os 2,439—2,521 и Os—Os 3,046—4,197 Å. Отмечена тенденция атомов Si к образованию пар с осью Si—Si, параллельной [100]. На основе близости кристаллографич. данных предполагается изоструктурность между OsSi₂ и β-FeSi₂.

А. А. Воронков

Osdix(K) (OM. 22539) OM. 1779 1973

Chart T. G.,

High Temperat.-High
O₂H, S, G Pressures, 1973, 5,
241-252.

$Os_2 Si_3$

$Os_2 Ge_3$

(T_{tr})

Пущаревский д.10, 1977

"Регрессивной пироксено-
химии", 1977, АСНД. №
10B 357.

(ав. $Ku_2 Si_3$) I

1979

O₈Si_x

Mason R. N.

Progr. Cryst. Growth and
charact., 1979, 2, n 4,
269-304

See TiSi_x; -

$O_8 Si$, $O_8 Si'$,

1984

$O_8 Si_2$

Pasturel A., Nicter P.,
et al.

ΔH_f :

Physica, 1984, BC124,
N°, 249 - 250.

(Ces. Chalcofugit Fe; I)

OsSi₂

1988

› 6 Б2027. Определение пространственной группы дисилицида осмия при помощи дифракции электронов в сходящемся пучке. Space-group determination of osmium disilicide by convergent beam electron diffraction / Johnson A. W. S., Lincoln F. J. // 14th Int. Congr. Crystallogr., Perth, 12—20 Aug., 1987. Collect. Abstr.—Nedlands.— 1988.— С. 249.— Англ.

Работа выполнена как пример электронно-дифракц. определения пространственной группы при помощи табл. опубликованных Tanaka et al. (*Acta Crystallogr.*, 1983, **A39**, 825—837) и Goodman (*Acta Crystallogr.*, 1984, **A40**, 635—642), к-рые вместе с табл. *Buxton* (*Phil. Trans. Roy. Soc., Lond.*, 1976, **281**, 171—194) в



ж. 1989, № 6

обобщенном виде готовятся к публикации в «International Tables for Crystallography, vol. B». Полученные дуговой плавкой кристаллы OsSi₂ исследованы в электронном микроскопе EM430 «Philips» с приставкой для энергодисперсионного анализа при использовании пучка диам. 20 Å. По данным 3-мерных дифракц. картин установлена центросимм. ромбич. решетка с параметрами $a = 10,14$, $b = 8,15$, $c = 8,22$ Å. М. А. Хацернов

OsSi₂

On 31.2.29 1988

) 11 Б3061. Фазовая диаграмма осмий — кремний. The osmium — silicon phase diagram / Schellenberg L., Graup H. F., Muller J. // J. Less-Common Metals.— 1988.— 144, № 2.— С. 341—350.— Англ.

С помощью ДТА, РФА, методов металлографии, измерением электросопротивления изучена система Os—Si. Отмечено образование интерметаллич. соединений OsSi (куб., т. пл. 1730° С, инконгруэнтно), Os₂Si₃ (орторомбич., т. пл. 1840° С, конгруэнтно), OsSi₂ (орторомбич., т. пл. 1640° С, инконгруэнтно). Все соединения являются полупроводниками. В системе образуется метастабильная фаза OsSi₂ (монокл.) с содержанием 67 ат.% Si.

Б. Г. Коршунов

X. 1989, N 11

B₂Si₃

1998

Mershel S. V., Kleppa O.Y.,

(A₅H) γ -Alloys Compd. 1998,
280 (1-2), 231-239

(all. Hf Si; I)

Bix

[Dm. 41036]

2001

Liu Y. B., Zhao F. et al;

J. of Alloys and Compounds
2001, 320, 72-79.

SHF

Ruix

[Om. 41036]

2001

Liu Y.Q, Zhao F. et al.,

J. of Alloys and Compounds

2001, 320, 72-79.

SH+